

サテライト04

焼結の科学と技術

Science and Technology of Sintering

開催日時 2018年3月15日(木) 9:00~12:00

主催団体名 焼結科学研究会

開催内容 9:30 開会 西村聡之(物質・材料研究機構)
9:35-10:35 「高輝度白色光源用単結晶蛍光体」

島村 清史 (物質・材料研究機構)

10:40-11:40 「SPSによるYAG透明セラミックス蛍光体の作製」

後藤 孝 (東北大学)

11:45 閉会

参加対象者 焼結について興味のある方

参加費 無料

予定参加者数 40名程度

参加方法 下記担当者に電子メールで申し込みをお願いします。なお、当日参加も可能です。

交流会(懇親会)開催予定 予定しておりません

連絡・問合せ先

担当者 西村 聡之 (物質・材料研究機構)

T E L 029-860-4488 E - m a i l NISHIMURA.Toshiyuki@nims.go.jp